

2023年度導入共同利用機器

外観	研究機器	分類	設置場所	共同利用	詳細
	デジタルマイクロスコープ キーエンス VHX-8000	分析計測機器	教育研究基盤センター 221	○	詳細
	白色干渉計搭載レーザー顕微鏡 キーエンス VK-X3000/3100	分析計測機器	教育研究基盤センター 221	○	詳細
	3D計測器（光学スキャナ型） キーエンス VL-500	分析計測機器	実験実習工場	○	詳細
	3Dプリンタ（樹脂用） キーエンス AGILISTA-3200	工作・加工機器	実験実習工場	○	詳細
	3Dプリンタ（カーボンファイバ混合用） Markforged MarkTwo	工作・加工機器	実験実習工場	○	詳細
	一般旋盤 TAKISAWA TSL550	工作・加工機器	実験実習工場	○	詳細
	ウォータージェットカッター コムネット Wazer	工作・加工機器	実験実習工場	○	詳細
	プラズマ切断機 ダイヘン M-1500C	工作・加工機器	実験実習工場	○	詳細
	パーティクルカウンター 日本カノマックス Model3889-01	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	高速度カメラ フォトロン FASTCAM Mini AX200	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	赤外線カメラ（低温～中温） OPTRIS/アルゴ PI640i OF033	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	赤外線カメラ（中温～高温） OPTRIS/アルゴ PI1M OF25	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	赤外線カメラ（高温） OPTRIS/アルゴ PI05 OF25	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	電力モニタ（パワーメータ） HIOKI PW3335	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	電力モニタ（クランプオンパワーロガー） HIOKI PW3365-10	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	電力モニタ（ワイヤレスクランプロガー） HIOKI LR8513	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	データロガー（高速度カメラ連携可） グラフテック midi Logger GL980	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	ミラーレスカメラ ニコン Z6 II 24-70レンズキット	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	紫外線測定器（UV-A, B, C各プローブ付き） Delta OHM HD2102.2	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	EMCプローブ_LF1 Langer Near-Field Probes set LF1 set	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	EMCプローブ_RF6 Langer Near-Field Probes set RF6 set	可搬型計測機器（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	六角棒レンチセット（インチタイプ）、TRUSCO	工具・道具類（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	六角ドライバセット（ボールポイント型）、SUNFLAG	工具・道具類（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細
	六角レンチセット（T型グリップツインヘッド）、IceToolz	工具・道具類（貸出可）	教育研究基盤センター1F管理室	○	詳細